

別紙2 【活動計画】〔 美術 〕部

◇ 年間目標						
・様々な素材に触れ、たくさんの本物と出会い、感受性を豊かにし、作品制作の幅を広げる ・「よく見て描く」ことを徹底し、制作をするうえで基本となる忍耐力と技術力を身につける						
◇ 部員数				◇ 顧問名・部活動指導員名		
	男子	女子	合計			
1年						
2年	1	5	6			
3年		1	1			
4年						
合計	1	6	7			
◇ 活動日と活動場所						
【活動日】 毎週 3日（隔週で4日） 【休養日】 毎週 月曜日 と 金曜日、日曜日（大会前は、土曜、日曜活動有） 【活動時間】 （平日）15：30－18：00 【活動場所】美術室						
◇ 大会等の主な記録				◇ 今年度の参加予定大会		
平成30年度	平成31年度	令和2年度	●文化祭アーチ制作及び作品展示（9月） ●東京都美術館での展示（東京都美術・工芸部門中央展）大会（12月頃） ●公募展等（通年）			
●文化祭アーチ製作 ●文化祭での作品展示 ●東京都美術館での展示（中央展大会参加）	●東京都美術館での展示（中央展大会参加）	●東京都美術館での展示（中央展大会参加）				
◇ 年間（月別）活動計画						
4月	5月	6月	7月	8月	9月	
(週休日の活動日数) 日	(週休日の活動日数) 日	(週休日の活動日数) 日	(週休日の活動日数) 日	(週休日の活動日数) 日	(週休日の活動日数) 日	
・個人制作 （立体及び平面）	・個人制作 （立体及び平面）	・個人制作 （立体及び平面）	・個人制作 （立体及び平面） ・文化祭装飾及び 展示準備	・個人制作 （立体及び平面） ・文化祭装飾及び 展示準備	・個人制作 （立体及び平面） ・文化祭装飾及び 展示準備	
10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(週休日の活動日数) 日	(週休日の活動日数) 日	(週休日の活動日数) 日	(週休日の活動日数) 日	(週休日の活動日数) 日	(週休日の活動日数) 日	
・個人制作 （立体及び平面） ・東京都美術館 展示用の制作	・個人制作 （立体及び平面） ・東京都美術館展 示用の制作	・個人制作 （立体及び平面） ・東京都美術館展 示用の制作	・個人制作 （立体及び平面）	・個人制作 （立体及び平面） ・美術室の片付け	・個人制作 （立体及び平面） ・美術室の片付け	